

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63000811 A

(43) Date of publication of application: 05 . 01 . 88

(51) int. CI

G11B 5/596 // G11B 23/30

(21) Application number: 61143647

(22) Date of filing: 19 . 06 . 86

(71) Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(72) Inventor:

MIYASAKA TAKASHI

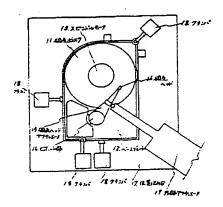
(54) SERVO PATTERN WRITING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a servo pattern writing device capable of neglecting the azimuth loss of a bit of servo information, by writing a serve pattern by using a magnetic head mounted at a magnetic head mounting part in a magnetic disk device.

CONSTITUTION: A magnetic disk 11 is mounted on a spindle motor 13 fixed at a base plate 12. A sub assembly mounting a magnetic head actuator 15 on which a magnetic head 14 is mounted, rotatably centering a pivot part 16, is fixed on a positioning board 17 by a clamper 18. By coupling an external actuator 19 with the magnetic head actuator 15, and moving the actuator 15, the servo pattern is written by the magnetic head 14. Therefore, since the readout of the servo pattern is performed at the same position, and by the same magnetic head as at time of writing, an zimuth angle goes around to zero, thereby, the azimuth loss can be neglected.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-811

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)1月5日

G 11 B 5/596 # G 11 B 23/30 7520-5D C-8622-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

サーボバタン書込装置

到特 頭 昭61-143647

史

隆

②出 願 昭61(1986)6月19日

向発 明 者 宮

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

の出 願 人

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理人 弁理士最上 務 外1名

坂

明 扭 春

1. 発明の名称

サーポパタン書込装置

2. 特許請求の範囲

(1) 磁気ディスク装置の磁気ディスク上の少なくとも一面にサーボパタンを各込むサーボパタン 審込装置において、前記磁気ディスク装置の磁気 ヘッドマウント部に磁気ヘッドを実装した状態で、 前記磁気ヘッドを用いてサーボパタンを含込むこ とを特徴とするサーボパタン書込装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、サーボパタン書込装置のサーボパタ ン書込方法に関する。

(従来の技術)

従来のサーボパタン書込設置は、第2図に示す ように、従気ディスク21をベースプレート22 上に固定したスピンドルモータ 2 3 上に実装したサプアセンブリを、位置決め台 2 7 上にクランパ2 8 で固定し、サーボパタン番込専用へッド 2 4をサーボパタン番込専用アクチュエータ 2 9 上に乗せて、サーボパタンを磁気ディスク上に香込んでいた。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術では、サーボパタン書 込中用ヘッド24のギャップと磁気ディスク装置 に実装される磁気ヘッドのギャップの間に、公差 のばらつきによって相対的に角度がつくため、磁 気ディスク装置に実装される磁気ヘッドがサーボ パタンを読み出す際、アジマス損失を生じるとい う問題があった。

このアジマス損失は、アクセスタイムが短かく なるにつれ、サーボパタンの含込周波数を上げれ ば上げるほど、また、磁気ディスク装置の小型化 に伴い、最内周トラックの半径が小さい程大きく なってゆく。つまり、高速化、小型化が進むにつ れ、このアジマス損失は大きくなり、3.3イン チサイズ以下の世気ディスク装置においては、サ ーポヘッド出力は半分以下、あるいは読出し不可 能になってしまうという問題点を有していた。

そこで本発明はこのような問題点を解決するため、高速アクセス可能な小型斑気ディスク装置においても、サーポ信号のアジマス損失を無視できる程度に抑えることのできるサーポパタン書込装置を得ることを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するために、本発明のサーボパタン書込装置は、磁気ディスク装置の磁気ヘッドマウント部に磁気ヘッドを実装した状態で、前記磁気ヘッドを用いてサーボパタンを書き込むことを特徴とする。

(作用)

上記のように構成されたサーボパタン番込装置により、サーボパタンを番込むと、サーボパタン 読み出し時に、番込時と同一の位置に取り付けられた、同一の磁気ヘッドで読み出すため、アジマ ス角は、略 0 ・となり、アジマス損失は無視でき

ィードバックすることにより磁気ヘッドアクチュエータ15を移動しても、本発明の目的は速せられることは言うまでもない。

(発明の効果)

本発明は、以上説明したように、磁気ディスク 装置の磁気ヘッドマウント部に実装された磁気ヘッドによってサーポパタンを書込むことにより、 サーポ情報のアジマス損失を無くし、磁気ヘッド アクチュエータの位置決め特度を大幅に改善する ことができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明にかかるサーボバタン書込装 辺の平面図。

第2図は、従来のサーボパタン含込装置の平面

- 11……磁気ディスク
- 12……ベースプレート
- 13……スピンドルモータ
- しょ……磁気ヘッド

る程度になるのである。

(宝牌例)

以下に本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。第1図において、磁気ディスク11をベースプレート12上に固定したスピンドルモータ13上に実装し、磁気へッド14を取りつけたは12に固定されたピボット部16を中心に回転可能に取り付けたサブアセンブリを位置決め台17上に取り付けたサブアセンブリを位置決め台17上にのサンベ18で固定し、外部アクチュエータ19と磁気へッドアクチュエータ15を移動しながらサーボパタンを磁気へッド14で書き込んでゆく、

以上のような実施例において、磁気ヘッドアクチュエータは、リニア移動型でもよく、また外部アクチュエータ 1 9 は、磁気ヘッドアクチュエータ 1 5 を積密位置決めできるものであればどんな方法でもよく、また、外部アクチュエータ 1 5 自身のなくとも、磁気ヘッドアクチュエータ 1 5 自身の駆動機能を用い、何らかの方法で位置保護等をフ

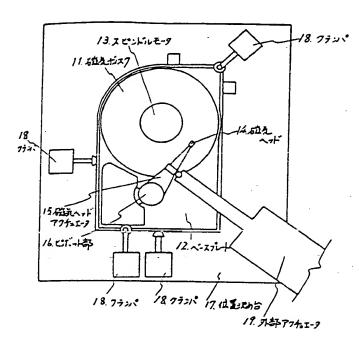
- 15……従気ヘッドアクチュエータ
- 16……ビボット部
- 17……位置決め台
- 18……クランパ
- 19……外部アクチュエータ
- 2 1 ……磁気ディスク
- 22……ベースプレート
- 23……スピンドルモータ
- 2 4 ……サーポパタン書込専用ヘッド
- 2 7 ……位置決め台
- 28 クランバ
- 29……サーボパタン書込専用アクチュニータ

以上

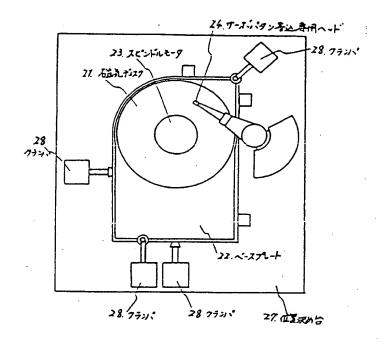
出願人 セイコーエアソン株式会社

代理人 弁理士 最 上





第 1 図



第 2 図